

國立交通大學 工學院專班--半導體材料與製程設備學程 系(所)99學年度第一學期課程計畫表

永課 久號	課 程 名 稱		必 選 修	學 分	時 數	教 師 人事代碼	上 課 時 間					
	中 文	英 文(有永久課號者免填)					一	二	三	四	五	六
ISR 5601	半導體製造技術導論	Introduction to Semiconductor Manufacturing Technology	選	3	3	張 翼 T8802		IJK EF201				
ISR 5602	電漿與薄膜製程技術	Plasma and Thin Film Technology	選	3	3	張 立 T8627				IJK EF201		
ISR 5603	半導體製程設備概論	Introduction to Semiconductor Equipment	選	3	3	游欽宏 PT809					IJK EE210	
ISR 5604	電子與光電材料	Electronic and Optoelectronic Materials	選	3	3	吳耀銓 T8825			IJK EF201			
ISR 5606	材料科學與工程導論	Introduction to Materials Science and Engineering	選	3	3	陳 智 T8925	IJK EF201					
ISE 5301	專題討論	Seminar	必	3	3	半導體專班 平面專班						BCD EF201
ISE 5001	碩士論文研究	Thesis Research	必	3	3	指導教授						

備註：

1. 碩士論文研究，限有簽指導教授協議書且繳至專班辦公室者才能選修
2. 專題研討為演講課程，每週均會安排不同演講者。

單位主管簽章：_____

院長簽章：_____